WEST

Generate Collection

Print

L6: Entry 4 of 16

File: JPAB

Aug 30, 1996

PUB-NO: JP408222849A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08222849 A

TITLE: SOLDERING DEVICE

PUBN-DATE: August 30, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TAKAYAMA, KINJIRO

SOGO, KEIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SONY CORP

APPL-NO: JP07025222

APPL-DATE: February 14, 1995

INT-CL (IPC): $\underline{\text{H05}}$ $\underline{\text{K}}$ $\underline{3/34}$; $\underline{\text{H05}}$ $\underline{\text{K}}$ $\underline{3/34}$; $\underline{\text{B23}}$ $\underline{\text{K}}$ $\underline{1/00}$; $\underline{\text{B23}}$ $\underline{\text{K}}$ $\underline{1/08}$

ABSTRACT:

PURPOSE: To increase the insulation resistance for a soldered part by sufficiently drying a flux.

CONSTITUTION: A <u>fluxer</u> 3 which is a flux applying section, preheater 4 which is a preheating section, a <u>solder bath</u> 5, and a cooling fan 7 which is a cooling section, are arranged in this order in the main body 1 of a soldering device and, in addition, a heater 6 which is a drying means is provided between the bath 5 and the fan 7. The heater 6 can be positioned after the fan 7, or a heating furnace can be used independently as a drying means.

COPYRIGHT: (C) 1996, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-222849

(43)公開日 平成8年(1996)8月30日

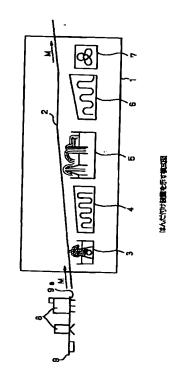
	庁内整理番号 7128-4E 7128-4E	F I H 0 5 K	3/34	511		技術表示箇所
506		H05K	3/34	511		~~~~4·(E4)//
	7128-4E					
				506	D	
220	00 -		1/00		T	•
1/08 3 2 0			1/08 3 2 0 Z		_	
		審査請求	未請求	謝求項の数4	OL	(全 7 頁)
特顏平7-25222		(71)出顧人	0000021	85		
(22)出顧日 平成7年(1995)2月14日	8148	1				
	月14日		東京都區	圳区北岛川6 丁	835号	
		(72)発明者				
			東京都區	训区北岛川6丁 社内	1月7番	85号 ソニ
		(72)発明者	十河 啓	仔		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			東京都品	品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 会社内		
		(74)代理人			2名)	
		l				
			特顏平7-25222 (71)出顧人 平成7年(1995)2月14日 (72)発明者	*審査請求 未請求 * 特額平7-25222 (71)出額人 0000021 ソニーを 東京都品 (72)発明者 高山 金東京都品 (72)発明者 十河 国東京都品 - 株式会 (72)発明者 十河 国東京都品 - 株式会	審査請求 未請求 請求項の数4 特額平7-25222 (71)出額人 000002185 ソニー株式会社 平成7年(1995) 2月14日 東京都品川区北品川67 (72)発明者 高山 金次郎 東京都品川区北品川67 一株式会社内 (72)発明者 十河 啓子 東京都品川区北品川67 一株式会社内	審査請求 未請求 請求項の数4 OL 特額平7-25222 (71)出額人 000002185 ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7者 (72)発明者 高山 金次郎 東京都品川区北品川6丁目7者 一株式会社内 (72)発明者 十河 啓子 東京都品川区北品川6丁目7者 一株式会社内

(54) 【発明の名称】 はんだ付け装置

(57)【要約】

【目的】 フラックスの乾燥を十分に行って、はんだ付け部分の絶縁抵抗を高くする。

【構成】 本体1内に、フラックス塗布部であるフラクサー3、子熱部であるプリヒーター4、はんだ槽5、冷却部である冷却ファン7をこの順に配し、且つはんだ槽5よりも後に乾燥手段であるヒーター6を配する。このとき、はんだ槽5と冷却ファン7の間にヒーター6を配する、或いは冷却ファン7の後にヒーター6を配しても良く、さらには乾燥手段として加熱炉を独立して設けても良い。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 フラックス塗布部、予熱部、はんだ槽、 冷却部がこの頃に配されてなるはんだ付け装置におい

はんだ槽よりも後に乾燥手段が配されていることを特徴 とするはんだ付け装置。

【請求項2】 はんだ槽と冷却部の間に乾燥手段が配さ れていることを特徴とする請求項1記載のはんだ付け装

【請求項3】 冷却部の後に乾燥手段が配されているこ 10 冷却して基板への部品のはんだ付けを終了する。 とを特徴とする請求項1記載のはんだ付け装置。

【請求項4】 冷却部の後に乾燥手段として加熱炉が独 立して設けられていることを特徴とする請求項1記載の はんだ付け装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は挿入部品等をプリント配 線板等にはんだ付けにより搭載する際に使用されるはん だ付け装置に関する。

[0002]

【従来の技術】様々な電子機器に組み込まれているプリ ント配線板においては、基板に印刷された配線回路バタ ーン上にはんだ付けにより様々な電子部品等を搭載して 配線回路中にこれら部品を組み込むようにしている。

【0003】そして、上記のように部品をはんだ付けす る装置としては、以下のようなはんだ付け装置が挙げら れる。上記はんだ付け装置は、図9に示すように、図中 一点鎖線で示す本体101内部に、基板を搬送するため のコンベアー103が上記本体101の長手方向に配さ れ、上記コンベアー103の下部の図中矢印mで示すコ 30 ンペアー103の搬送方向にフラックス塗布部であるフ ラクサー104, 予熱部であるプリヒーター105, は んだ槽106,冷却部である冷却ファン107が順次配 されてなるものである。

【0004】なお、上記本体101の長手方向の一主面 101aとこれに相対向する図示しない主面には開口部 102とこれに対向する位置に図示しない開口部がそれ ぞれ設けられており、この開口部102及び図示しない 開口部を介してコンベアー103を本体101手前から 奥へと動かし、基板を搬送するようにしている。

【0005】上記はんだ付け装置によりはんだ付けを行 う場合には、例えば所定の位置に挿入部品が挿入された 基板をコンベアー103上にはんだ付け面が下面となる ように配する。そして、コンベアー103により基板を フラクサー104上まで搬送し、基板のはんだ付け面に フラックスを塗布する。このとき、通常、上記フラクサ ー104においては、フラックスを発泡させて噴き上 げ、噴き上げられたフラックスに基板が接するようにす ることでフラックスを基板に塗布している。

し、はんだ付け面のフラックスの溶剤を揮発させる。 【0007】続いて、基板をはんだ槽106上に搬送 し、はんだ付け面にはんだを塗布し、はんだ付けを行 う。このとき、通常、上記はんだ槽106においては、 はんだを噴き上げ、噴き上げられたはんだに基板が接す るようにすることではんだを塗布し、はんだ付けを行っ ている。つまり、フローはんだ付けが行われる。

【0008】そして、はんだ付け後、直ちに基板を冷却 ファン107上に搬送し、はんだ付け部分及び部品等を

[0009]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記はんだ 付け装置においては、発泡させて噴き上げたフラックス に基板を接触させて基板にフラックスを塗布するため、 基板のはんだ付け面全面に塗布が行われ、且つ基板の凹 部にフラックスが溜まり易く、その塗布量が過多となり 易い。

【0010】また、上記はんだ付け装置を用いてはんだ 付けする場合、はんだ付けに要する時間を短くして生産 20 性を向上させるために、加熱温度が100℃程度となる プリヒーター105による加熱時間を45秒程度とし、 加熱温度が200℃程度となるはんだ槽106上に基板 を配する時間を5秒程度としている。

【0011】従って、上記はんだ付け装置においては、 フラックスの塗布量が過多となり易いこと、高温による 加熱時間が短いことから、フラックス内の溶剤の乾燥が 不十分である可能性があり、形成されるはんだ付け部分 の絶縁性を損なう可能性もある。

【0012】本発明者等は、上記の現象を確認すべく、 以下のような実験を行った。すなわち、基板に対し上述 のようなはんだ付け装置によりはんだ付けを行って、上 記基板のはんだ付け部分の絶縁抵抗を測定した。

【0013】基板としては、図10に示されるようにパ ターン108がいわゆるくし型の形状を有し、JIS-Z-3197に示されているTYPE2を用いた。 な お、上記基板のパターン108のピッチは0.635m mとし、導体幅は0.318mmとし、導体間隔は0. 318mとし、重ね代は15.75mmとした。

【0014】また、フラックスとして、比較的固形分の 40 多いフラックスAと比較的固形分の少ないフラックスB を用意した。

【0015】そして、上記基板に対し上述のはんだ付け 装置内にてフラックスAを塗布し、100℃,5分の条 件でプリヒーターにより予熱した後、はんだ付けしたサ ンプルを製造し、これをサンプル1とした。また、フラ ックスAの代わりにフラックスBを使用したサンプルも 製造し、これをサンプル2とした。 なお、 サンプル1及 びサンプル2ともに3個ずつ用意した。

【0016】続いて、温度25℃, 湿度75%RHの条 【0006】次に、基板をプリヒーター105上に搬送 50 件下で上記各サンプル1,2のはんだ付け部分の絶縁抵

抗を測定した。すなわち、図10に示される形状の基板の端子部108a,108b間に電圧をかけて絶縁抵抗を測定した。

【0017】さらに、上記サンプル1, 2の雰囲気温度を100℃まで上昇させ、室温まで冷却した場合の絶縁 抵抗も測定した。

【0018】サンアル1の結果を図11に示し、サンアル2の結果を図12に示す。なお、図11及び図12ともに、図中横軸は時間を示し、図中縦軸は絶縁抵抗値と温度を示す。さらに図11及び図12ともに、図中二点 10 鎖線が雰囲気温度の変化を示し、図中実線、一点鎖線、破線はそれぞれのサンアルの絶縁抵抗値の変化を示している。

【0019】これらの結果から、フラックスAを用いたサンプル1においては初期の絶縁抵抗が $10^{11}\Omega$ 程度であり、100℃まで昇温して冷却した場合の絶縁抵抗が $10^{14}\Omega$ 程度となって大きく変化しており、フラックスBを用いたサンプル2においては初期の絶縁抵抗が $10^{14}\Omega$ 程度であり、100℃まで昇温して冷却した場合の絶縁抵抗も $10^{14}\Omega$ 程度であり、変化がないことが確認された。

【0020】これは、以下のような理由によるものと思われる。すなわち、フラックスAは比較的固形分が多く、100℃,5分と長時間の予熱を行っても十分にフラックス中の溶剤が揮発しておらず、100℃まで昇温することにより残存していた溶剤が揮発したため、これを用いたサンプル1の絶縁抵抗値が向上したものと思われる。一方、フラックスBは比較的固形分が少なく、予熱によりフラックス中の溶剤が十分に揮発したため、昇温させた前後において、これを用いたサンプル2の絶縁 30抵抗値に変化が生じないものと思われる。

【0021】これらの結果から、フラックスの乾燥が不十分であると、形成されるはんだ付け部分の絶縁性を損なうことが確認された。

【0022】そこで本発明は、従来の実情に鑑みて提案 されたものであり、フラックスの乾燥を十分に行って、 はんだ付け部分の絶縁抵抗を高くすることを可能とする はんだ付け装置を提供することを目的とする。

[0023]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた 40 めに本発明は、フラックス塗布部、予熱部、はんだ槽、 冷却部がこの順に配されてなるはんだ付け装置におい て、はんだ槽よりも後に乾燥手段が配されていることを 特徴とするものである。

【0024】また、本発明のはんだ付け装置においては、フラックスの乾燥を確実なものとし、はんだ付け部分の絶縁性を確保すべく、はんだ槽と冷却部の間に乾燥手段を配する、或いは冷却部の後に加熱手段を配しても良く、さらには乾燥手段として加熱炉を独立して設けても良い。

[0025]

【作用】本発明は、フラックス塗布部、予熱部、はんだ 槽、冷却部がこの順に配されてなるはんだ付け装置において、はんだ槽よりも後に乾燥手段が配されているため、フラックスの乾燥が十分になされ、はんだ付け部分の絶縁抵抗が高まる。

4

[0026]

【実施例】以下、本発明を適用した具体的な実施例につ いて図面を参照しながら詳細に説明する。

【0027】本実施例のはんだ付け装置は、図1に示すように、本体1内部に基板9を搬送するためのコンベアー2が上記本体1の長手方向に配され、上記コンベアー2の下部の図中矢印Mで示すコンベアー2の搬送方向にフラックス溶液塗布部であるフラクサー3,予熱部であるプリヒーター4,はんだ槽5,乾燥手段であるヒーター6,冷却部である冷却ファン7がこの順に配されてなるものである。

 14Ω 程度であり、100 でまで昇温して冷却した場合の 絶縁抵抗も $10^{14}\Omega$ 程度であり、変化がないことが確認 20 た基板9をコンベアー2上にはんだ付け面9 aが下面となるように配する。

【0029】そして、コンベアー2により基板9をフラクサー3上まで搬送し、基板9のはんだ付け面9aにフラックス溶液を塗布する。

【0030】すなわち、図2に示されるように、上記フラクサー3は、内部にフラックス溶液11の充填されたフラックス槽10と、その一端がフラックス槽10内部に配されて空気を送り込むようになされている発泡管12により主に構成されており、上記発泡管12から空気を送り込むことによりフラックス溶液11を発泡させて噴き上げるようになされている。従って、上記フラクサー3上に基板9を噴き上げられたフラックス溶液11が基板9のはんだ付け面9aに付着し、フラックス溶液11が塗布されることとなる。

【0031】なお、上記フラクサー3においては、発泡管12はフラックス槽10外部にまで引き出されて図示しない空気供給部と接続されており、その中途部には空気の流量を規制する調整弁13が配されている。さら

に、フラックス槽10のフラックス溶液11液面付近には、フラックス溶液11の噴き上げ位置を規制する規制板14が設けられている。さらにまた、フラックス槽10外部には、フラックス槽10にフラックス溶液11を供給するフラックス供給部15及び供給管16が設けられ、かつその一端17aがフラックス槽10内のフラックス溶液11内に配されておりフラックス溶液11の量を感知するセンサー17が配されている。そして、このセンサー17からの信号によりフラックス供給部15からフラックス溶液11が供給されるようになされてい

【0032】次に、基板9をアリヒーター4上に搬送 し、はんだ付け面9aのフラックス溶液11中の溶剤を 揮発させる。 すなわち、 図3に示すように、 プリヒータ ー4のヒーター18上で基板9を図示しないコンベアー により図中矢印Mで示す方向に搬送すると、基板9のは んだ付け面9aのフラックス溶液11が搬送方向に順次 乾燥され、図4に示すように基板9のはんだ付け面9a にフラックス12が形成されることとなる。 なお、上記 ヒーター18には温度調節器19が接続されており、ヒ ーター18の温度調節が可能となされている。そしてこ 10 のとき、プリヒーター4の温度は100℃程度とするこ とが好ましいとされている。

【0033】続いて、基板9をはんだ槽5上に搬送し、 はんだ付け面9aにはんだを塗布し、はんだ付けを行 う。すなわち、図5に示されるように、はんだ槽5を構 成するはんだ20が充填されるはんだ充填槽21は、内 部に噴流モーター22を有しており、上記噴流モーター 22により図中矢印Pで示すように液面方向にはんだ2 0を噴き上げることが可能となされている。従って、上 記はんだ充填槽21上で基板9を図示しないコンベアー 20 により図中矢印Mで示す方向に基板9と噴き上げられた はんだ20が接するように搬送すると、基板9のはんだ 付け面9aにはんだ20が搬送方向に順次付着塗布さ れ、はんだ付けがなされる。

【0034】なお、このとき、はんだ充填槽21にはは んだ20の噴き上げ方向を規制するノズル23が形成さ れている。さらにはんだ槽21の外部には、図示しない ヒーターと温度調節器が設けられており、はんだ充填槽 21内のはんだ20の温度の調整が可能となされてお り、上記はんだ20の温度は245℃程度とされるのが 30 好ましいとされている。

【0035】そして、本実施例のはんだ付け装置におい ては特に、上記はんだ付けのなされた基板9に、乾燥手 段であるヒーター6により再度100℃、5分程度の加 熱乾燥処理を行う。この結果、基板9に形成されたフラ ックス12中に溶剤が残存していたとしても、上記溶剤 がヒーター6の熱により揮発し、フラックス12が完全 に乾燥し、はんだ付け部分の絶縁抵抗が高くなる。

【0036】続いて、はんだ付けされた基板9を冷却フ ァン7上に搬送し、はんだ付け部分及び挿入部品8等を 40 模式図である。 冷却して基板9への挿入部品8等のはんだ付けを終了す。 る。 すなわち、 図6に示されるように、 プロペラ7aを 有する冷却ファン7上に基板9を搬送し、プロペラ7a の回転により風を図中矢印Wで示すように上向きに発生 させると、基板9のはんだ付け面9aのはんだ20や挿 入部品8が冷却される。

【0037】本実施例のはんだ付け装置によりはんだ付 けを行うと、はんだ付けの後に加熱乾燥処理を行うた め、はんだ付けの時点でフラックス中に残存している溶 剤が上記加熱乾燥処理により完全に揮発し、はんだ付け 50 ファン近傍を示す模式図である。

部分の絶縁抵抗が高くなり、絶縁信頼性も高くなる。 【0038】上述のはんだ付け装置の実施例において は、ヒーター6をはんだ槽5と冷却ファン7の間に配し たが、上記実施例と同様の構成を有するはんだ付け装置 においてヒーター6をはんだ槽5と冷却ファン7の間に 配する代わりに、図7に示すように、冷却ファン7の後 に配するようにし、冷却ファンフで基板9の温度を10 0℃程度まで下げた後に100℃、5分程度の条件で加 熱乾燥処理しても良い。

6

【0039】このようなはんだ付け装置においても、冷 却した後に加熱乾燥処理を行うため、はんだ付け及び冷 却の時点でフラックス中に残存している溶剤が上記加熱 乾燥処理により完全に揮発し、はんだ付け部分の絶縁抵 抗が高くなり、絶縁信頼性も高くなる。

【0040】さらに、図8に示すように、上記実施例と 同様の構成を有するはんだ付け装置において、本体1内 にヒーター6を設ける代わりに、本体1の外部にヒータ ー6を有する図示しない乾燥炉を配するようにしても良 く、冷却ファン7で基板9の温度を100℃程度まで下 げた後に100℃、5分程度の条件で加熱乾燥処理して も良い。

【0041】 このようなはんだ付け装置においても、冷 却した後に加熱乾燥処理を行うため、はんだ付け及び冷 却の時点でフラックス中に残存している溶剤が上記加熱 乾燥処理により完全に揮発し、はんだ付け部分の絶縁抵 抗が高くなり、絶縁信頼性も高くなる。

【0042】また、これまで述べてきたはんだ付け装置 の実施例においては、乾燥手段としてヒーターを使用し た例について述べてきたが、乾燥手段としては例えば熱 風等を用いても良い。

[0043]

【発明の効果】以上の説明からも明らかなように、本発 明は、フラックス塗布部,予熱部,はんだ槽,冷却部が この順に配されてなるはんだ付け装置において、はんだ 槽よりも後に乾燥手段が配されているため、フラックス の乾燥が十分になされ、はんだ付け部分の絶縁抵抗が高 まり、絶縁信頼性も高まる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明を適用したはんだ付け装置の一例を示す

【図2】 本発明を適用したはんだ付け装置の一例のフラ クサー近傍を示す模式図である。

【図3】 本発明を適用したはんだ付け装置の一例のプリ ヒーター近傍を示す模式図である。

【図4】基板にフラックスが形成された状態を示す模式 図である。

【図5】本発明を適用したはんだ付け装置の一例のはん だ槽近傍を示す模式図である。

【図6】本発明を適用したはんだ付け装置の一例の冷却

8

7

【図7】本発明を適用したはんだ付け装置の他の例を示す模式図である。

【図8】本発明を適用したはんだ付け装置のさらに他の 例を示す模式図である。

【図9】従来のはんだ付け装置の一例を模式的に示す斜視図である。

【図10】基板の一例を示す模式図である。

【図11】時間と絶縁抵抗値と温度の関係の一例を示す 特性図である。

【図12】時間と絶縁抵抗値と温度の関係の他の例を示 10

…す特性図である。 【符号の説明】

1 · · · 本体

2・・・コンベアー

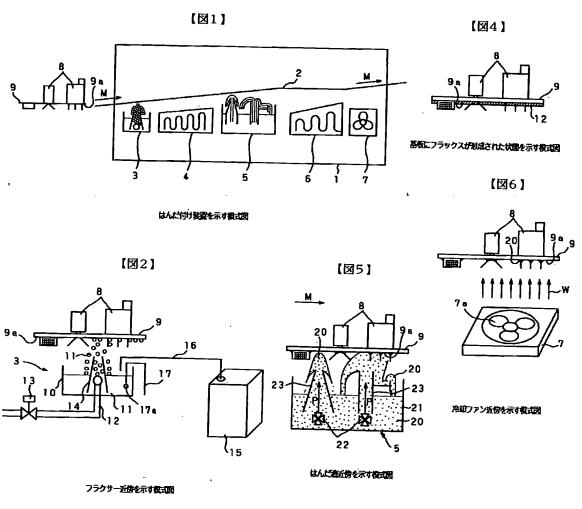
3・・・フラクサー

4・・・プリヒーター

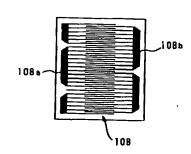
5・・・はんだ槽

6・・・ヒーター

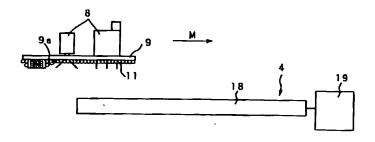
7・・・冷却ファン



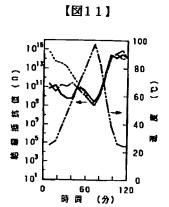
【図10】



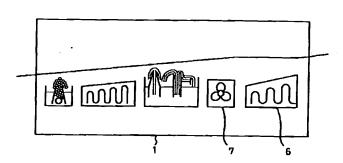




ブリヒーター近傍を示す模式図



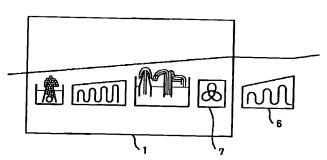
【図7】



はんだ付け装置を示す模式図

(図12) 10¹⁶ 10¹³ 10¹ 10² 10³ 10³ 10³ 10³ 10³ 10³ 10³ (分)

【図8】



はんだ付け装置を示す模式図



